

薄膜技術に関する 研究助成募集

薄膜・表面科学、その周辺科学の分野で
産業科学に貢献する研究活動への助成を行います

募集期間
2026.2.1(日)
～**3.15(日)** 必着

助成金額

1件 **200**万円

採択件数

7件程度

研究領域

- 薄膜・表面・界面に関する
研究分野で下記4領域を優先
- ①材料科学 ②ライフサイエンス
③環境・エネルギー ④プラズマ工学**

応募資格

- (1) 大学等高等教育機関、公的研究機関
に所属する45歳以下(募集期間締切時)
の若手研究者。
- (2) 所属長の推薦があり、所属機関長の
承認を得ていること。

問い合わせ先

一般財団法人サムコ科学技術振興財団 事務局
〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36番地サムコ株式会社内
Email : samco-stf@samco.co.jp

応募の詳細は下記財団のホームページから
ダウンロードしてご覧ください。

www.samco.co.jp/foundation

